分级氧化铟纳米结构的同质外延生长及发光性能*

郭太波 陈翌庆 张新华 刘利柱

(合肥工业大学材料科学与工程学院 合肥 230009)

摘要用无催化碳热还原法合成了大量三维分级的 In₂O₃ 亚微/纳米结构,用 XRD、SEM、TEM 和 EDS 等手段对 In₂O₃ 纳米棒的形貌、成分和结构进行了表征。结果表明: In₂O₃ 纳米棒为具有体心立方结构单晶,沿着〈100〉和〈111〉方向外延生长,属于自组装和气固外延生长机制。同质外延生长的分级结构是"二次成核"和气固生长协同作用造成的。In₂O₃ 纳米棒的室 温光致发光的发光峰位于 386 和 435 nm,属于紫外发光和蓝光发光,分别起源于近带边发射和光生空穴与占据单离子氧空位的 电子之间的复合。

关键词 无机非金属材料,氧化铟,纳米结构,分级,同质外延

分类号 O472

文章编号 1005-3093(2011)01-0007-06

Homoepitaxial Growth and Photoluminescence Properties of Hierarchical In_2O_3 Nanostuctures

GUO Taibo CHEN Yiqing^{**} ZHANG Xinhua LIU Lizhu

(School of Materials Science and Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009)

* Supported by National Natural Science Foundation of China No.20671027.

Manuscript received October 26, 2010; in revised form January 5, 2011.

** To whom correspondence should be addressed, Tel:(0551)2901365, E-mail:chenyq63@126.com

ABSTRACT Large-scale hierarchical In_2O_3 nanostructures have been synthesized using vapor transport and condensation method without any catalyst, taking advantage of the self-assembly property and epitaxial vapor-solid (VS) growth mechanism, and were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and transmission electron microscopy. The results show that the In_2O_3 nanorods are single crystals with body-centered cubic (bcc) structure, epitaxially growing along $\langle 100 \rangle$ and $\langle 111 \rangle$ directions. Homoepitaxial interconnections can be observed at the branched junctions, and the growth process of the nanorods arrayed on the microcrystals is a combination of "secondary nucleation" and VS process. The room-temperature photoluminescence spectrum of In_2O_3 nanostructures exhibited ultraviolet emission at 386 nm and blue emission at 435 nm, which can be ascribed to the near-band-edge (NBE) emission and the possible recombination of a photo-excited hole with an electron occupying the singly ionized oxygen vacancies, respectively.

KEY WORDS inorganic non-metallic materials, In₂O₃, nanostructure, hierarchical, homoepitaxial

纳米材料的物理化学性能对其形貌和尺寸的依赖性,是当前纳米材料研究的重要方向之一。由一维纳米结构"由下而上"地构建半导体器件是纳米科技未来的发展方向,关键问题是合理控制器件中的结构单元的均一性(形貌、成分、尺度等)^[1]。不同形貌纳米结构的可控合成以及结构新颖纳米结构的制备,一直是纳米材料研究中极富挑战性的问题之一。例如,分级结构通常产生更优异的整体协同性质,不仅具有

结构单元的特性,还可能具有纳米结构单元组合产生的耦合效应、协同效应等。

In₂O₃ 是一种重要的宽带隙透明半导体材料, 其 直接带隙为 3.55–3.75 eV, 且具有良好的导电性. 由于 其独特的电学、化学和光学性质, In₂O₃ 在化学、生 物传感、太阳能电池、光催化、光电子和平板显示等 领域得到了广泛应用^[2-4]。自 2001 年王中林等^[5] 首 次采用热蒸发的方法制备 In₂O₃ 纳米带以来, In₂O₃ 纳米结构的制备及其物理化学性质与应用的研究受 到了极大关注。到目前为止, 人们采用各种物理化学 方法已制备出纳米线、八面体、纳米颗粒、纳米管 等多种 In₂O₃ 纳米结构^[6-9]。本文以氧化铟和石墨

^{*} 国家自然科学基金 20671027 资助项目。

²⁰¹⁰ 年 10 月 26 日收到初稿; 2011 年 1 月 5 日收到修改稿。 本文联系人: 陈翌庆, 教授

混合粉末为原料,用气相传输沉积法制备具有分级结构的 In₂O₃ 纳米棒,并探讨分级 In₂O₃ 亚微/纳米结构的同质外延生长机理和发光性能。

1 实验方法

将 In₂O₃(99.99%) 和石墨的混合粉末放入陶 瓷舟中,再将陶瓷舟放入水平管式炉的刚玉管正中 央,并将清洗过的硅片放在距离中心 8 cm 的下风 处。将刚玉管密封,用真空泵将刚玉管内的压力抽至 1.33 Pa, 然后通入载流气体 (Ar), 流量为 60 mL/min。将管式炉升温到 1050 ℃,保温 90 min 后随炉自然冷却到室温。在取出的硅衬底表面,附着 一层灰色沉积物。

用 X 射线衍射仪 (XRD)、拉曼 (Raman)、场发 射扫描电子显微镜 (FE-SEM. JEOL. JSM 6700F) 和 高分辨透射电子显微镜 (HRTEM. JEOL 2010) 观察 灰色沉积物的形貌和微观结构。用透射电镜上附带 的 X 射线能量散射谱仪 (EDS) 分析其化学成分。用 稳态荧光光谱仪 (FLUOROLOG-3-TAU) 测量其室 温光致发光谱 (PL), 激发光源为 Xe 灯, 激发波长为 325 nm。

结果与讨论

2.1 产物的成分和晶体结构

从图 1a 可以看出,产物的结晶度很高,所有 的衍射峰与立方相的 In_2O_3 的峰吻合,晶胞参数为 a=1.011 nm,没有杂质表明生成的产物纯度很高。图 1b 为常温下拉曼光谱,位于 108,132,307,366,495, 522 和 629 cm⁻¹ 的拉曼峰对应立方相 In_2O_3 。拉曼 物相成分结果与 XRD 分析结果是一致的,特征拉曼 峰的半高宽较窄且峰形尖锐,说明制备的 In_2O_3 相结 晶良好。

由低分辨扫描图像图 2a 可见,大量分级的 In₂O₃ 纳米棒生长在不同形状的微米晶上(多面体,锥状等), 纳米棒的直径和长度分别约为 200 nm 和 5 µm。从 局部高倍照片可见 (图 2b),纳米棒阵列垂直生长在 不规则的多面体微晶的某些表面上,表面的一些白色 颗粒和初生的纳米棒为二次成核生长机制提供了证 据。从图 2c 可见,在微米椎体四周沿不同方向生长 有较细的纳米锥。图 2d 表明,取向一致的纳米棒阵 列生长在微晶锥体不同的表面上。

图 3a 为单根分级纳米棒的 TEM 照片, 插图分别 为两纳米棒交接处对应的选区电子衍射 (SEAD) 和 能谱 (EDS) 照片。纳米棒为立方相单晶结构, 其成分 为 In 和 O(Cu 元素来自铜网), 分级纳米棒的生长分 别沿着 [100] 和 [010] 方向。图 3b 和 3c 分别为纳米 棒顶端和交接处对应的高分辨 TEM 照片, 两个垂直 方向的相邻晶面的晶面间距均为 0.505 nm, 分别对应 于立方 In₂O₃ 的 (200) 和 (020) 晶面。

图 4a 为纳米棒的 TEM 照片及交接处的 SAED 照片 (插图),由 SAED 标定结果可知,两个分支纳米 棒的生长方向分别为 [100] 和 [111],其夹角为 54.7°, 与测量结果一致。图 4b 和 4c 分别为纳米棒顶端和 交接处的高分辨照片。两个垂直方向的相邻晶面的 晶面间距为 0.505 nm 和 0.715 nm,对应于晶面 (200) 和 (011)。从图 4b 还可以清楚地看到锥状尖端平滑 的侧面为 (111) 晶面,其晶面间距为 0.584 nm,与用 立方系晶面间距公式 $d^2 = (h^2 + k^2 + l^2)/a^2$ 计算的结 果一致。

2.2 In_2O_3 纳米结构的生长机理

如果在纳米结构的端部有纳米颗粒,其生长一般为 VLS 机制^[10]。而对于本文的 In₂O₃ 纳米棒,在其顶端发现没有任何催化剂颗粒,因此判定纳米棒的生长符合 VS 机制^[11]。从高分辨晶格照片可见,大多数纳米棒顶端为锥尖结构,为气 – 固条件下的螺旋生长机制提供了证据^[12,13]。晶体的形状主要取决于晶核







图 2 分级 In₂O₃ 亚微/纳米的 SEM 照片 Fig.2 Different magnification SEM images of hierarchical In₂O₃ submicron/nanostructures



- **图 3** 氧化铟分级纳米棒的 TEM 照片和分级纳米棒顶端和交接处的 HRTEM 照片, 插图分别为 SAED 花样和 EDS 图片
- $\label{eq:Fig.3} \begin{array}{l} \mbox{Bright-field TEM image (a) of a single hierarchical In_2O_3 nanorods, insets are the SAED pattern and EDS spectrum, and HRTEM lattice images of the tip (b) and the junction(c) of the In_2O_3 nanorod. \end{array}$

的形成与生长过程中不同方向上的生长速度。不同晶面的表面能通常是不相同的,垂直于某晶面方向的生

长速率与其表面能成正比。对于 In_2O_3 体心立方铁 锰矿结构, 其表面能大小的排序为: $\gamma_{\{111\}} < \gamma_{\{100\}} <$



- **图 4** (a) 纳米棒的 TEM 照片, 插图为 SAED 衍射花样 (b)-(c) 分别为分级纳米棒顶端和交接处的 HRTEM 照片
- Fig.4 (a) TEM image of In₂O₃ nanostructure with two branched nanorods, inset is the SAED pattern.
 (b) (c) HRTEM lattice images of the In₂O₃ nanorods corresponding to the tip and the junction, respectively.



图 5 不同视角的三维 In₂O₃ 原子模型 Fig.5 Tridimensional atom model of In₂O₃ bcc structure in different visual angle

 $\gamma_{\{110\}}$, 生长速率大小的排序为: $r_{\langle 111 \rangle} < r_{\langle 100 \rangle} < r_{\langle 100 \rangle}$ 。本文实验中氧化铟纳米棒沿着 $\langle 100 \rangle$ 和 $\langle 111 \rangle$ 方向外延生长,因为温度、过饱和度和蒸汽压等动力 学条件不能一直满足于低表面能,导致一些亚稳态结构的出现及晶体沿不同的生长方向生长 ^[14]。为了更 直观地理解晶体外延生长取向与晶面的关系,图 5 给 出了模拟不同角度的晶体结构示意图。不同晶面的 动力学生长参数各异,即生长过程是各向异性的,如 图晶格中深色的 O 原子是四配位的,浅色的 In 原子

是六配位的. 在温度和过饱和度的影响下, 沿着 (100) 和 (111) 方向 In 和 O 原子交替堆垛构成不同的一维 纳米结构。另外, 微晶表面出现的小面以及纳米棒的 尖端形貌, 可能是由不同的表面能引起的。

二次催化剂沉积^[15,16]、催化剂表面迁移^[17,18] 和催化剂直接气相沉积^[19]等,可以用来合成分级纳 米结构。本实验中,在纳米棒顶端没有发现催化剂颗 粒,也没有外加任何催化剂。结合对纳米棒成分和结 构的分析,分级 In₂O₃ 亚微/纳米结构的形成受气相





饱和度和不同晶面的生长动力学条件协同作用的影响。分级亚微/纳米结构的生长过程可以用以下反应 式描述:

 $\mathrm{In_2O_3(s)} + 2\mathrm{C(s)} \rightarrow \mathrm{In_2O(v)} + 2\mathrm{CO(g)} \qquad (1)$

$$In_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 2In(v) + 3CO(g)$$
 (2)

其中 s 为固态, v 为蒸气, g 为气态. 生成的 In₂O 蒸 气和 In 蒸气分别与 O₂ 发生如下反应:

$$\operatorname{In}_2 \mathcal{O}(\mathbf{v}) + \mathcal{O}_2(\mathbf{g}) \to \operatorname{In}_2 \mathcal{O}_3(\mathbf{s})$$
 (3)

$$4\mathrm{In}(\mathbf{v}) + 3\mathrm{O}_2(\mathbf{g}) \to 2\mathrm{In}_2\mathrm{O}_3(\mathbf{s}) \tag{4}$$

在高温区 In₂O₃ 碳还原为 In 和 In₂O 气相,并被载 流气输送到低温区硅衬底处。由于腔内剩余氧气将 其氧化并在硅衬底上成核,在较高的蒸气浓度下按照 Stranski-Krastanov 生长模型生长成不同的微晶体。 紧接着,腔内环境的不稳定造成大量的表面缺陷,为 二次成核提供了生长点。当气相饱和度达到一定数值 时,大量的 In 和 In₂O 气相分子氧化沉积,外延生长 形成一维 In₂O₃ 纳米结构。最后,在保温阶段形成分 级纳米结构。在本实验中,碳不仅使氧化铟还原,而 且通过降低氧分压形成较低的过饱和度而促进一维 纳米结构的生长。

2.3 发光性能

块体 In₂O₃ 在室温下不发光^[20],而 In₂O₃ 的 纳米颗粒,纳米线和薄膜具有蓝-绿光与红光的发光 现象^[21-23]。氧化铟纳米结构的发光主要与制备过 程中不完全氧化和晶化产生的氧空位 (*V*₀)和铟空位 (*V*_{In})等缺陷有关,这些缺陷在能带间隙中产生新的 能级。F.Zeng 小组^[24] 在 388 和 401 nm 处观察到 两个紫外发光峰, L.Dai 小组^[25] 在 392 和 468 nm 分别观察到紫外峰和蓝光峰, Wu 小组^[26] 在 416 和 435 nm 观察到很强的蓝光峰。本实验中在室温下以 波长为 325 nm 的光激发所得样品的发光光谱, 如图 6 所示。在图 6 中, 发光峰分别位于 386 和 435 nm, 386 nm 紫外发光峰源自近带边发射, 而 435 nm 蓝 发光峰主要与氧空位 (Vo) 和铟空位 (Vn)等缺陷有 关。在本实验的蒸发和氧化的过程中, 氧气不足可能 造成产品不完全的氧化和晶化, 从而导致空位缺陷的 产生, 这些缺陷在能带间隙中产生新的能级。强的蓝 光发光, 起源于光生空穴与占据单离子氧空位的电子 之间的辐射复合。

3 结 论

基于碳热还原反应并采用气相传输法,可在硅衬底上可组装合成出具有分级的 In₂O₃ 亚微/纳米结构。其形成归因于"二次成核"和气固外延生长对形貌的协同影响效果。在室温下 386 nm 处的紫外发光峰源自近带边发射,而 435 nm 处的蓝发光峰源自光 生空穴与占据单离子氧空位的电子之间的复合。

参考文献

- C.M.Lieber, Z.L.Wang, Functional Nanowires, MRS Bull., 32, 99(2007)
- 2 K.G.Gopchandran, B.Joseph, J.T.Abraham, P.Koshy, V.K.Vaidyan, The preparation of transparent electrically conducting indium oxide films by reactive vacuum evaporation, Vacuum, 48, 547(1997)
- 3 B.X.Li, Y.Xie, M.Jing, G.X.Rong, Y.C.Tang, G.Z.Zhang, In₂O₃ hollow microspheres: Synthesis from designed In(OH)(3) precursors and applications in gas sensors and photocatalysis, Langmuir, **22**, 9380(2006)
- 4 X.S.Peng, G.W.Meng, J.Zhang, X.F.Wang, Y.W.Wang, C.Z.Wang, L.D.Zhang, Synthesis and photoluminescence of single-crystalline In₂O₃ nanowires, J. Mater. Chem., 12, 1602(2002)
- 5 Z.W.Pan, Z.R.Dai, Z.L.Wang, Nanobelts of semiconducting oxides, Science, **291**, 1947(2001)
- 6 Y.F.Hao, G.W.Meng, C.H.Ye, L.D.Zhang, Controlled synthesis of In₂O₃ octahedrons and nanowires, Cryst. Growth Des., 5, 1617(2005)
- 7 S.T.Jean, Y.C.Her, Growth mechanism and photoluminescence properties of In₂O₃ nanotowers, Cryst. Growth Des., **10**, 2104(2010)
- 8 M.R.Shi, F.Xu, controllable synthesis of in₂o₃ nanocubes, truncated nanocubes, and symmetric multipods, J. Phys. Chem. C, **111**, 16267(2007)
- 9 C.Li, D.H.Zhang, S.Han, Diameter-controlled growth of single- crystalline In₂O₃ nanowires and their electronic properties, Adv. Materials, **15**, 143(2003)
- 10 K.Hiruma, M.Yazawa, T.Katsuyama, Growth and optical properties of nanometer-scale GaAs and InAs whiskers, Appl. Phys. Rev., 77, 447(1995)

- 11 Y.J.Zhang, N.L.Wang, S.P.Gao, R.R.He, S.Miao, J.Liu, J.Zhu, X.Zhang, A simple method to synthesize nanowires, Chem. Mater., 14, 3568(2002)
- 12 Z.Cui, G.W.Meng, W.D.Huang, G.Z.Wang, L.D.Zhang, Preparation and characterization of MgO nanorods, Mater. Res. Bull., 35, 1653(2000)
- 13 P.Yang, C.M.Lieber, Nanostructured high-temperature superconductors: Creation of strong-pinning columnar defects in nanorod/superconductor composites, J. Mater. Res., **12**, 2981(1997)
- 14 Z.L.Wang, Transmission electron microscopy of shapecontrolled nanocrystals and their assemblies, J. Phys. Chem. B, **104**, 1153(2000)
- 15 K.A.Dick, K.Deppert, M.W.Larsson, T.Martensson, W.Seifert, L.R.Wallenberg, L.Samuelson, Synthesis of branched 'nanotrees' by controlled seeding of multiple branching events, Nat. Mater., 3, 380(2004)
- 16 D.Wang, F.Qian, C.Yang, Z.H.Zhong, C.M.Lieber, Rational growth of branched and hyperbranched nanowire Structures, Nano Lett., 4, 871(2004)
- 17 J.B.Hannon, S.Kodambaka, F.M.Ross, R.M.Tromp, The influence of the surface migration of gold on the growth of silicon nanowires, Nature, 440, 69(2006)
- 18 S.Kodambaka, J.B.Hannon, R.M.Tromp, F.M.Ross, Control of Si Nanowire growth by oxygen, Nano Lett., 6, 1292(2006)

- 19 P.X.Gao, Z.L.Wang, Self-assembled nanowire-nanoribbon junction arrays of ZnO, J. Phys. Chem., B, 106, 12653(2002)
- 20 Y.Ohhata, F.Shinoki, S.Yoshida, Optical properties of r.f. reactive sputtered tin-doped In₂O₃ films, Thin Solid Films, **59**, 255(1979)
- 21 H.J.Zhou, W.P.Cai, L.D.Zhang, Photoluminescence of indium-oxide nanoparticles dispersed within pores of mesoporous silica, Appl. Phys. Lett., **75**, 495(1999)
- 22 M.S.Lee, W.C.Choi, E.K.Kim, Characterization of the oxidized indium thin films with thermal oxidation, Thin Solid Films, 279, 1(1996)
- 23 H.Q.Cao, X.Q.Qiu, Y.Liang, Room-temperature ultraviolet emitting In₂O₃ nanowires. Appl. Phys. Lett., 83, 761(2003)
- 24 F.Zeng, X.Zhang, J.Wang, L.Wang, L.Zhang, Large-scale growth of In₂O₃ nanowires and their optical properties, Nanotechnology, **15**, 596(2004)
- 25 L.Dai, X.L.Chen, J.K.Jlan, M.He, T.Zhou, B.Q.Hu, Fabrication and characterization of In₂O₃ nanowires, Appl. Phys. A, **75**, 687(2002)
- 26 X.C.Wu, J.M.Hong, Z.J.Han, Y.R.Tao, Fabrication and photoluminescence characteristics of single crystalline In_2O_3 nanowires, Chem. Phy. Lett., **373**, 28(2003)